



개요

- IP담보 회수지원기구*는 금융 시스템에서 활용된 사업화 단계의 특허를 매입하고, 해당 특허에 대한 수요기업을 발굴하여 매입·라이선싱을 지원

* 지식재산처-한국발명진흥회(전담기관)-
인텔렉추얼디스커버리(주)(전문기관)



대상 기업 및 특허

- 매각 대상 특허에 관심 갖는 누구나 매입 및 라이선싱 참여 가능
- 매각 대상 특허 : 반도체 배관설비, 반도체 패키지 관련 특허 외 다수



매매대금

- 추후 협의 (아래 문의처로 문의)



문의처

- 한국발명진흥회 IP담보 회수지원기구
02-3459-2938 / ls@kipa.org
- 인텔렉추얼디스커버리(주)
02-6004-8033, 8032 / hs.lee@i-discovery.com



특허 매입 시 혜택 사항

1

(지식재산처) 특허기반 사업화 R&D 지원사업 「기술거래 트랙」 접수 가능

- 중소기업의 기술적 문제 해결 및 검증, 제품 개발·고도화·양산을 위한 특허 기반 사업화 전주기 지원 사업

* 100개 기업을 대상으로 최대 9천만원 지원
(연차별 상이)

2

(지식재산처) 우수발명품 우선구매 추천사업 발표심사시 가점 부여

- 우수 지식재산 기반 제품이 공공시장에 진입할 수 있도록 정부·지자체 대상 우선구매 추천서 발급(유효기간 3년)

* 본 사업 선정 시, 「우수 특허기반 혁신제품 지정 사업」 신청 가능

3

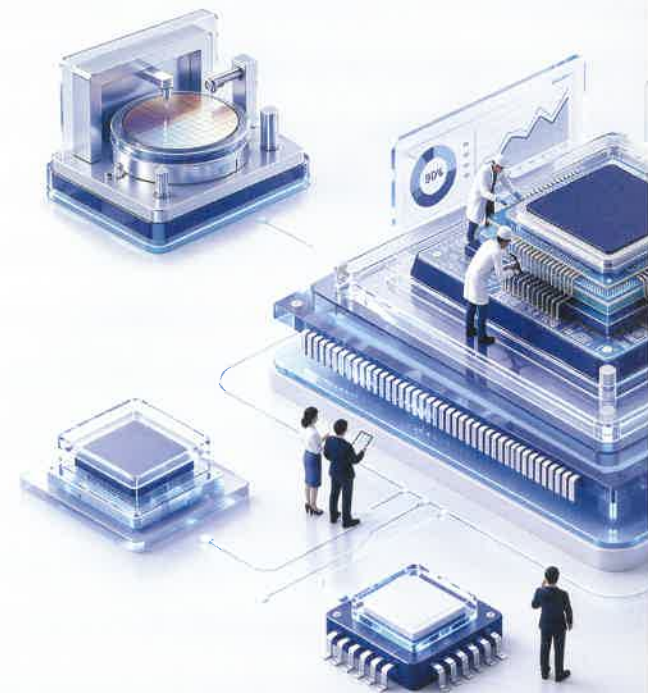
(지식재산처) IP 사업화연계* 및 투자연계 평가지원사업 지원을 우대 적용 등

- 기술거래·현물출자·투자용 지식재산 가치 평가시 평가비용 지원 사업
- 기존 비용 지원율(50%~) 외에 추가 우대 적용 (10%p)

* IP사업화연계 평가지원 사업의 경우, 발표심사시 가점 부여

반도체 관련 특허 수요기업을 위한

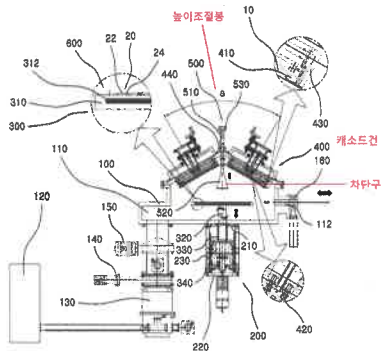
특허 매입 및 라이선싱 프로그램 안내





반도체 패키지 전자파 차폐층 코팅 시스템

- 코팅 균일도 조절구의 차단구 높낮이를 조절 나사로 조절 함으로써, 반도체 패키지에 형성되는 전자파 차폐층의 균일도를 미세하게 조절

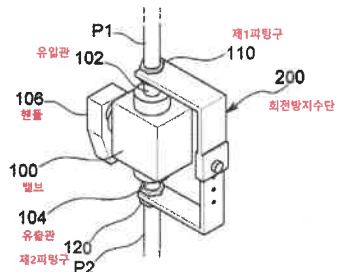


발명의 명칭	반도체 패키지 전자파 차폐층 코팅 시스템
등록번호	10-2300488



반도체설비의 가스 배관의 연결장치

- 충격과 진동 등에도 견고하게 결합된 상태를 유지할 수 있도록 하기 위한 반도체 가스배관의 연결장치

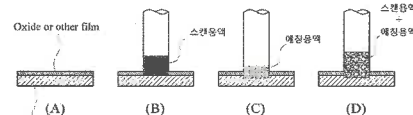


발명의 명칭	반도체설비의 가스 배관의 연결장치
등록번호	10-2435284

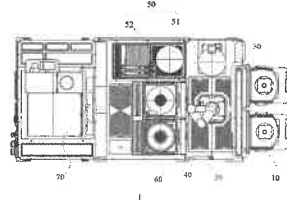


기판 오염물 분석 장치 포트폴리오

- 반도체 및 디스플레이 분석 대상 기판에서 노즐을 이용하여 표면 오염물을 정밀하게 포집 및 분석하는 기술



〈본 발명에 따른 포인트 벡 에칭 및 샘플 생성 과정〉



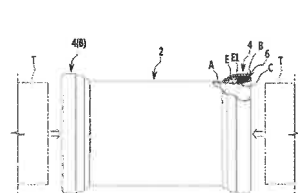
〈기판 오염물 분석 장치의 전체 구성〉

발명의 명칭	기판 오염물 분석 장치 및 기판 오염물 분석 방법
등록번호	10-1756456 외 5건

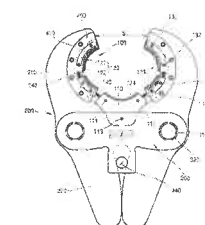


배관용 연결구 어셈블리 포트폴리오

- 파이프 및 배관을 압착 방식으로 연결하기 위한 배관용 연결구와 압착공구에 관한 기술



〈배관용 연결구 어셈블리 도면〉



〈파이프 연결용 압착공구 도면〉

발명의 명칭	배관용 연결구 어셈블리
등록번호	10-1628997 외 1건



기타 매각 특허 리스트

등록번호	발명의 명칭
10-1578823	코팅액 조성물, 이로부터 형성된 도광판 및 이의 제조 방법
10-1808280	화학약품 자동 배합 공급 장치 및 그 방법
10-0939191	미세 구멍이 분포된 반사시트를 구비한 백라이트용 광학패널
10-2174485	표시패널용 점착필름 프레스싱 방법 및 이를 이용하는 장치
10-2057832	웨이퍼 연마용 헤드
10-1565124	절단 위치 조절이 용이한 피씨비 리드선 절단용 엔빌구조체
10-2122086	트레이 로딩 및 언로딩 장치

※ 자세한 기술소개자료는
QR코드를 참고하세요

